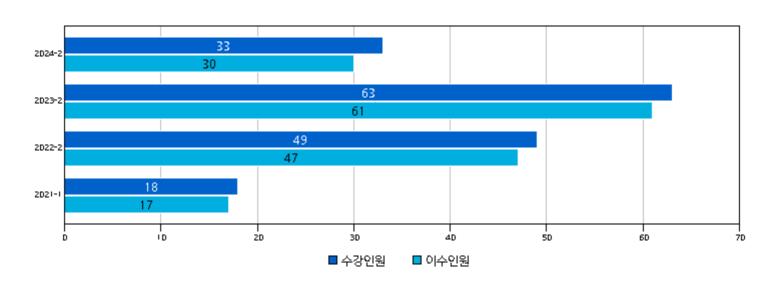
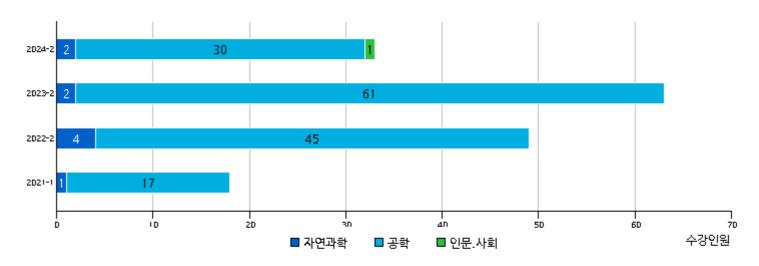
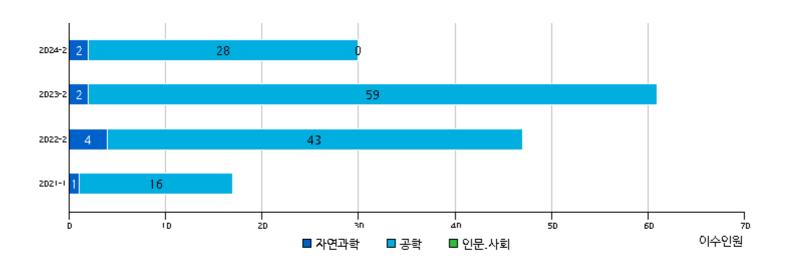
1. 교과목 수강인원



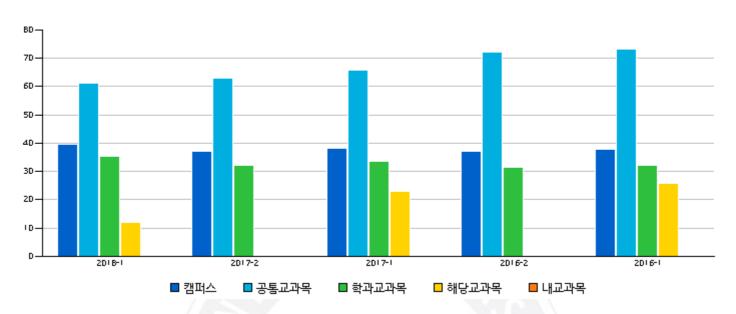




수업년도	수업학기	계열구분	수강인원	이수인원
2021	1	자연과학	1	1
2021	1	공학	17	16
2022	2	자연과학	4	4
2022	2	공학	45	43
2023	2	자연과학	2	2
2023	2	공학	61	59
2024	2	인문.사회	1	0
2024	2	자연과학	2	2
2024	2	공학	30	28



2. 평균 수강인원

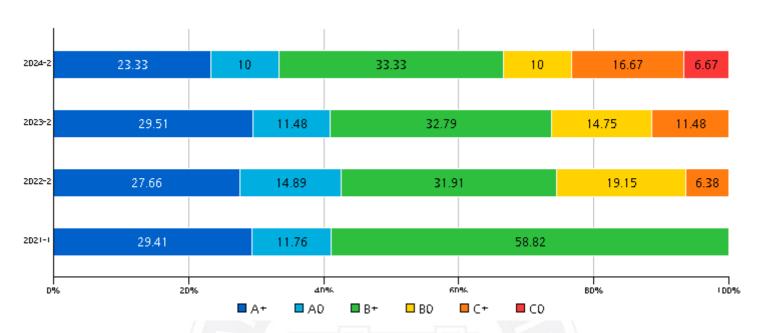


 수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2018	1	39.54	61.09	35.36	12	
2017	2	37.26	63.09	32.32		
2017	1	38.26	65.82	33.5	23	
2016	2	37.24	72.07	31.53	12//	
2016	1	37.88	73.25	32.17	26	

3. 성적부여현황(평점)

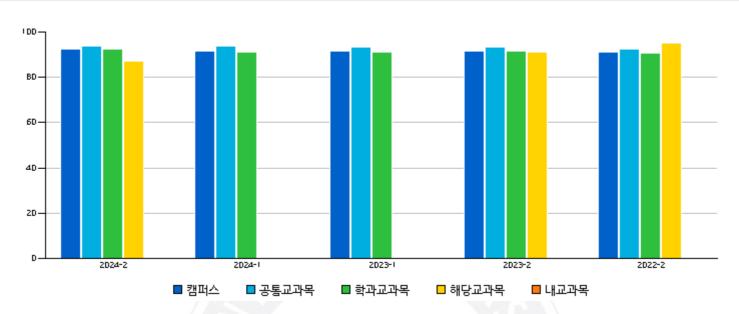


4. 성적부여현황(등급)



수업년도	수업학기	등급	인원	비율
2021	1	Α+	5	29.41
2021	1	A0	2	11.76
2021	1	B+	10	58.82
2022	2	Α+	13	27.66
2022	2	A0	7	14.89
2022	2	B+	15	31.91
2022	2	ВО	9	19.15
2022	2	C+	3	6.38
2023	2	Α+	18	29.51
2023	2	A0	7	11.48
2023	2	B+	20	32.79
2023	2	ВО	9	14.75
2023	2	C+	7	11.48
2024	2	Α+	7	23.33
2024	2	A0	3	10
2024	2	B+	10	33.33
2024	2	ВО	3	10
2024	2	C+	5	16.67
2024	2	C0	2	6.67

5. 강의평가점수



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2024	2	92.56	93.8	92.33	87	
2024	1	91.5	93.79	91.1		
2023	1	91.47	93.45	91.13		
2023	2	91.8	93.15	91.56	91	
2022	2	90.98	92.48	90.7	95	

6. 강의평가 문항별 현황

		본인평	H OLTH				점수별 인원분포				
번호	평가문항		소속학과,대학평균과의 차이 (+초과,-:미달)		매우 그렇 치않 다	그렇 치않 다	보통 이다	그렇 다	매우 그렇 다		
		5점 미만	학	과	대	학	1점	2 전	3점	4점	5점
	교강사:	미만	차이	평균	차이	평균	12	2점	25	42	25

No data have been found.

7. 개설학과 현황

학과	2025/2	2024/2	2023/2	2022/2	2021/1
화학공학과	1강좌(3학점)	1강좌(3학점)	1강좌(3학점)	1강좌(3학점)	1강좌(3학점)

8. 강좌유형별 현황

강좌유형	2021/1	2022/2	2023/2	2024/2	2025/2
일반	1강좌(18)	1강좌(49)	1강좌(63)	1강좌(33)	0강좌(0)

9. 교과목개요

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2024 - 2027 교육과 정	서울 공과대학 화학공학과	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2020 - 2023 교육과 정	서울 공과대학 화학공학과	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	
학부 2016 - 2019 교육과 정	서울 공과대학 화학공학과	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	
학부 2013 - 2015 교육과 정	서울 공과대학 화공생명공학 부 화학공학전 공	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2013 - 2015 교육과 정	서울 공과대학 화학공학과	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	
학부 2009 - 2012 교육과 정	서울 공과대학 화공생명공학 부 화학공학전 공	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	
학부 2009 - 2012 교육과 정	서울 공과대학 응용화공생명 공학부 화학공 학전공	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	

 교육과정 	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2005 - 2008 교육과 정	서울 공과대학 응용화공생명 공학부 화학공 학전공	화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 페회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	The primary objective of this course is to teach the basic concept of chemical process control, the design techniques of control systems and application techniques of process control systems to students majoring chemical engineering. The modeling techniques for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	
학부 2001 - 2004 교육과 정	서울 공과대학 응용화학공학 부 화학공.공 업화학	CTE312 공정제어 화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 폐회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	CTE312 Process Control The primary objective of the course is to teach the basic concept of chemical process control, the design technique of control system and application techniques of process control systems to students whose major is chemical engineering. The modeling technique for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	
학부 2001 - 2004 교육과 정	서울 공과대학 응용화학공학 부 화학공학전 공	CTE312 공정제어 화학공정의 제어에 대한 기본 개념과 제어구조의 설계 및 활용기법을 습득하도록 함을 목적으로 한다. 화학공정의 모델링 기법 및 동특성 해석방법을 익히며 주요 제어방법과 기본적인 제어요소들의 특성 및 폐회로 제어시스템의 해석방법을 다룬다. 화학공정의 기본적인 인식방법을 공부하고 나아가 제어 시스템의 안정성 분석방법을 익히며 진동응답 분석을 통한 제어기 파라미터의 조정방법을 터득한다.	Process Control The primary objective of the course is to teach the basic concept of chemical process control, the design technique of control system and application techniques of process control systems to students whose major is chemical engineering. The modeling technique for chemical processes and the analytical method of dynamic systems are presented and typical control techniques and characteristics of basic control elements as well as the	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
			analysis of closed-loop control systems are covered in the course. The basic identification method for chemical processes are presented and stability analysis of control systems and tuning methods of controller parameters based on frequency analysis are covered.	

10. CQI 등록내역		
	No data have been found.	
	No data have been round.	